

日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会  
第112回委員総会議事次第

日時 2020年1月31日（金） 12:10 ～ 13:00  
場所 明治大学駿河台キャンパス 大学会館第1、2会議室

議題 1. 事務連絡  
2. 委員動静・幹事構成について  
3. 2019年度の決算と2020年度の予算報告について  
4. 2020年度の研究会企画について  
5. 2020年ハワイシンポジウムについて  
6. その他

配付資料 1. 第9期委員名簿  
2. 2019年度決算報告と2020年度予算報告

【今年度定例研究会予定】

(1) 第167回研究会「Si フォトニクスにおける材料・プロセス・デバイス技術の最前線」  
期日：2020年1月31日  
場所：明治大学駿河台キャンパス 大学会館 第1、2会議室  
世話人：志村、石川

(2) 第168回研究会「マテリアルズ・インフォマティクス関連」  
期日：2020年4月以降  
場所：未定  
世話人：宇佐美、杓掛

(3) 第169回研究会「Si-IGBT 関連」  
期日：2020年4月以降  
場所：未定  
世話人：西澤、佐俣、泉妻

(4) 第170回研究会「ワイドギャップ半導体のp形制御関連」  
期日：2020年4月以降  
場所：未定  
世話人：太子、石川、末岡

(5) 第171回研究会「加工関係」  
期日：2020年4月以降  
場所：未定  
世話人：佐野・閻

【来年度主催国際会議予定】

(1) 会議名：2020年度ハワイシンポジウム  
第8回 International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon Materials  
期日、場所：2020年11月15日-19日、Sheraton Kona Resort & Spa at Keauhou Bay, Kona, Hawaii  
実行委員会委員長：末岡、プログラム委員長、西澤

(2) 会議名：DRIP-XIX

期日，場所：2021年11月7日-11日、横浜シンポジア  
実行委員会委員長：土田、関口

(3)会議名：パワーデバイス研究会  
期日，場所：2020年12月17日-18日、名古屋  
実行委員会委員長：石川

第145委員会のHP <http://www.riam.kyushu-u.ac.jp/nano/gakushin145/>